

～ものづくり技術人材リスキリング研修～

電磁波影響・誤動作 評価解析技術
半導体の EMC 試験セミナー

主催：大分県産業科学技術センター

半導体機器の高機能化・高密度化が進む中で、EMC（電磁両立性）試験の重要性が高まっています。本セミナーでは、半導体を対象とした EMC 試験の基礎から最新動向、さらには試験の実演までを通じて、実務に直結する知識をご提供します。ぜひこの機会にご参加ください。

1. 概 要： 【第一部】 13:00～14:30 半導体 EMC の概要

- ・なぜ今、半導体 EMC 試験が重要なのか？
- ・国際規格に基づく試験項目と最新動向の紹介
(IEC 61967 シリーズ、IEC 6213 シリーズ)

【第二部】 14:30～17:00 半導体 EMC 試験の実例紹介（デモ）

- ・代表的な試験例について、実際の試験機を用いたデモンストレーションを予定
- ・試験データや結果の読み取り方などを解説

2. 日 時： 令和7年11月13日（木）：13時00分～17時00分

3. 会 場： 大分県産業科学技術センター（大分市高江西1-4361-10）/Zoom ウェビナー（第一部のみ）
第一部：ハイブリッド開催（現地 第一研修室+Zoom ウェビナー）
第二部：現地参加のみ（現地 Ds-Labo）

4. 講 師： 名古屋工業大学 特任教授 市川 浩司 氏
株式会社デンケン 田邊 大輔 氏

5. 定 員： 第一部：35名、第二部：10名（先着順）

6. 受講料： 無料

7. 申 込： 11月6日（木）までに、QR コード・URL 経由、メールのいずれかでお申し込み下さい。

8. 問合先： 大分県産業科学技術センター 電子・情報担当 上田
TEL：097-596-7101、E-mail：k-ueda@oita-ri.jp

9. その他： お申込みいただいた内容は、当センターが実施するセミナーの運営管理に利用します。
当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。

申 込 書

QR コードはこちら→

※ URL は、<https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys-alias/emc2025-05>

※ 電子メールの場合は、件名を「リスキリング研修 受講申込」としてください。

QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

※ 受付完了後、こちらから電子メール等にてご連絡をいたします。

申込先： 産業科学技術センター 電子・情報担当 上田行（E-mail：k-ueda@oita-ri.jp）

貴社名		所在地	
氏名 所属・役職 TEL E-mail	E-mail：		☐ 第一部、第二部参加（現地） ☐ 第一部のみ参加（現地） ☐ 第一部のみ参加（Zoom）

※ 当センターからの情報を電子メールでお知らせして良いですか？（OIRI メール便への登録） はい ・ いいえ ・ 登録済み